УДК 543.15

ISSN 1729-4428

В.М. Каурковська

Кінетичний аналіз процесів термодесорбції води у вакуумі з поверхні терморезистивних сесквіоксиду та двооксиду ванадію

Інститут хіміії поверхні НАН України, вул.Генерала Наумова, 17, Київ, 03680, Україна E-mail: <u>user@surfchem.freenet.kiev.ua</u>, <u>mailto:kaurkovskaya@yandex.ru</u>

Методом термопрограмованої десорбції та мас-спектрометрії вивчено кінетику термодесорбції води з поверхні оксидів ванадію VO_2 та V_2O_3 в інтервалі температур 293-490 К. Показано, що кінетика термодесорбції води з поверхні VO_2 та V_2O_3 має спільні риси до фазового переходу у VO_2 . Локальні зміни структури поверхні в двооксиді ванадію спричиняють різку зміну механізму процесу термодесорбції та відбуваються за 22-30 К до температури фазового переходу (ТФП, T_c =338-340 К). Показано,що перебудова поверхні VO_2 , пов'язана з ФП, стимулює процеси десорбції молекул води з поверхні до ТФП. Висловлене припущення щодо наявності на поверхні V_2O_3 малих кількостей фази Магнелі V_3O_5 , перебудова поверхні перед ФП якої (T_c =443 K). аналогічно впливає на процеси десорбції води.

Ключові слова: кінетика топохімічних реакцій, термодесорбція, двооксид ванадію, сесквіоксид ванадію

Стаття поступила до редакції 05.07.2005; прийнята до друку 15.11.2005.

Вступ

Фазові переходи (ФП) в терморезистивних оксидах ванадію при температурах T_c супроводжуються стрибкоподібним підвищенням електропровідності (падінням опору), структурною перебудовою, які реєструють навіть за 10⁻¹⁵ сек [1-6]. При наявності структурного фазового переходу спарені атоми остовного елементу напівпровідникової структури в структурній одиниці кристалічної гратки перегруповуються та утворюється нова структура із металевою провідністю [4,7]. Співіснування металічної та напівпровідникової фаз до ΦП теоретично обумовлене та спостерігалося експериментах на плівках VO₂ [4,5,15,16] за 15-20 К до ФП. Питання можливого впливу ФП на процеси термодесорбції води з поверхні двооксиду ванадію в цьому інтервалі температур вивчено недостатньо [15].

термопрограмованої Можливості методу 3 мас-спектрометричною реєстрацією десорбції (ТПДМС) продуктів дозволяють, в умовах програмованого нагріву, одержати відомості як про ізотопний склад (на мас-спектрометрах серії MI) газоподібних продуктів процесу термодесорбції з поверхні, так і про кінетику процесу термодесорбції на поверхні та в приповерхневому шарі.

Використання кінетичного методу порівняння моделей топохімічних реакцій дозволяє скласти уявлення про особливості процесів термодесорбції та термолізу однотипних сполук, як це було зроблено в [10,11]. Передбачене цим методом при порівнянні кінетичних параметрів сплющення та розрихлення поверхні при термічній обробці та γ – опроміненні форміатів заліза (III) та (II) в роботі [10] було експериментально виміряне в [11] з використанням хроматографії.

I. Експериментальна частина

В роботі використовувалися дисперсні порошки сесквіоксиду та двооксиду ванадію кваліфікації ХЧ. Вивчення десорбції адсорбованих молекул з поверхні дисперсних порошків сесквіоксиду (T_c=168 K) та $(T_c=338-340 \text{ K})$ ваналію проводили двооксиду методом термопрограмованої десорбції з масспектрометричною реєстрацією ізотопного складу газової фази на спектрометрі серії МІ. Мас-спектри були зареєстровані у диапазоні 2-200 атомних одиниць маси, термограми - від кімнатної до 490 К. Швидкість нагріву зразків складала 5 К/хв або, в сучасних вимірах – 0.086 К/сек. Зразки масою 30-60 мг уміщувалися у кварцеву кювету, яка вміщувалася у трубчасту піч з програмованим нагрівом та відкачувалася в системі MI-1201. Методика експерименту ТПДМС належним чином висвітлена в [8].

Кінетичний аналіз даних термодесорбційної масспектрометрії проводився за методом порівняння моделей топохімічних реакцій, приведених до виду ареніусових температурних залежностей. Такий Кінетичний аналіз процесів термодесорбції води у вакуумі з поверхні ...

Таблиця 1

Моделі топохімічних процесів, обрані для пошуку кореляцій при вивченні процесів	
термодесорбції з поверхні оксидів ванадію	

n	$f_n(\alpha), \alpha$ -ступінь	Процес			
	перетворення				
A1	$(1-\alpha).(-\ln(1-\alpha))^{1/3}$	Утворення і ріст зародків. Ядра ростуть рівновірогідно			
A2	$(1-\alpha).(-\ln(1-\alpha))^{1/2}$	у всьому обсязі твердого тіла, не перекриваючись і не			
A3	$(1-\alpha).(-\ln(1-\alpha))^{2/3}$	поглинаючи потенційні центри утворення, зі			
A4	$(1-\alpha)(-\ln(1-\alpha))^{1/4}$	швидкістю, пропорціональною частці речовини, що не			
		прореагувала, у ступеню s. Вибір значення s визначає			
		конкретне рівняння $f(\alpha)$, A_2 - рівняння Аврамі, A_4 -			
		рівняння Єрофеева)			
СЦ	$(1-\alpha)^{1/2}$	Реакція проходить на міжфазній границі, що рухається			
CC	$(1-\alpha)^{2/3}$	усередину частки, яка має форму циліндра (рівняння			
		СЦ - модель циліндра, що стискається) чи форму сфери			
		(рівняння СС - модель сфери, що стискається,			
		Рогінського)			
ДЦ	$(-\ln(1-\alpha))^{-1}$	Реакція проходить в обсязі частки, швидкість реакції			
ДС	$(1-(1-\alpha)^{1/3})^{-1}(1-\alpha)^{2/3}$	визначає дифузія продуктів реакції в обсязі			
		циліндричної форми (рівняння ДЦ-модель Яндера) чи			
		сферичної форми (рівняння ДС - модель анти Яндера)			
K1	(1- <i>α</i>)	Швидкість реакції пропорційна частці речовини, що не			
		прореагувала			



Рис. 1. Термодесорбція води за даними ТПДМС, а – з поверхні V₂O₃, б – з поверхні VO₂, цифрами позначені m/z молекулярних іонів.

підхід традиційно використовується при вивченні кінетики топохімічних реакцій виду Атверде тіло= Втверде тіло + Сгаз з використанням кінетичних рівнянь модельних процесів [9,10, 12-14]. Враховуються три головні етапи топохімічної реакції (термодесорбціяприватний випадок топохімічної реакції): виникнення зародків (ядер) реакції із формуванням міжфазної границі між вихідною твердою матрицею й твердою фазою продукту (що у випадку термодесорбції здається нечіткою) при ступенях перетворення а~0-0.3, ріст фази продукту в результаті реакції на цих границях при α~0.1-0.7 та дифузія летких продуктів реакції крізь накопичення твердих продуктів при $\alpha \sim 0.5 - 0.99$ [9,10,12-14]. У випадку експерименту ТПДМС загальна площа піку термодесорбції, що вивчається, асоціюється із ступенем перетворення речовини α=1. Швидкість процесу пропорційна площі поверхні розділу фаз, яка спочатку росте, а потім зменшується внаслідок накопичення продукту реакції та зміни топографії твердого тіла в зоні реакції [12-Обов'язковою умовою експериментів 14]. розрахунків є лінійна залежність температури від часу (програмований нагрів).

В таблиці 1 представлені використані для кінетичних розрахунків функції, які відповідають фізичним моделям топохімічних процесів.

II. Результати та обговорення

Оглядові спектри ТПДМС свідчать, що серед газоподібних продуктів термодесорбції з поверхні терморезистивних оксидів ванадію в згаданому інтервалі температур головне місце посідають процеси термодесорбції води.

3 рис.1 спостерігається, що найбільше інтенсивне виділення води (m/z=17 та 18, інтенсивності іонних токів нормовані за наважкою зразків) з поверхні VO₂, в порівнянні з V₂O₃, протікає в інтервалі температур 300 - 340 К. Можна відмітити несиметричність піку термодесорбції води з поверхні двооксиду ванадію, а також несиметричність другого піку термодесорбції з поверхні сесквіоксиду ванадію. Для процесів термодесорбції з поверхні сесквіоксиду да двооксиду ванадію спостерігається один спільний пік з максимумом при 310-318 К. Це перший пік для сесквіоксиду та єдиний явно виражений - для двооксиду ванадію. Розраховані традиційним для ТПДМС методом значення енергій активації для процесів термодесорбції води (рис.1) з поверхні VO₂ E_a= 39,3 кДж/моль та V₂O₃ E_a=42.8, 58.2 та 68.4 кДж/моль показують, що це найвірогідніше - процеси термодесорбції, а не розриву хімічних зв'язків.

Поверхня V₂O₃ – оксиду чорного кольору – в умовах навколишнього середовища вкрита напівокисленим шаром зеленуватого кольору, який при вакуумуванні та прогріванні щезає. Порошок двооксиду ванадію чорно-синього кольору видимих ознак напівокисленого шару не виявляє. Спільний для двох оксидів пік термодесорбції води може належати шару молекул води, які мають однаковий зв'язок з поверхнею. На це вказують і близькі значення формальних енергій активації (вирахування яких цікаве задля пошуку кореляцій в порівняннях однотипностей).

В таблиці 2 представлені результати кінетичного аналізу процесу термодесорбції води з поверхні V₂O₃ та VO₂ 3a даними термодесорбційної масспектрометрії за методом порівняння моделей топохімічних реакцій при умові мінімізації середньоквадратичних відхилень теоретичних функцій від експериментальних даних, одержані аналогічно описаним в [9,10]. Основна увага тут приділялася не стільки значенням енергій активації Е_а та частотних факторів А, скільки вірогіднісним параметрам "роботи" рівнянь (Δ Y) та відповідності їх фізичного смислу експериментальним даним. При виборі найвірогіднісного процесу з двох, які мають близькі Δ Y, обирався процес із меншими значеннями E_a.

Пропущені в таблиці графи означають непридатність рівняння для розрахунків (наприклад, нетрадиційний нахил експериментальної ареніусової залежності).

Аналіз одержаних даних показує, що процес термодесорбції води з поверхні V2O3 в интервалі температур 293-348 К (α=0-0.3) протікає переважно за моделями реакції першого порядку та "острівкового" зародкоутворення. При температурах 348-383 К та 378-423 $(\alpha = 0.3 - 0.85)$ кінетика К процесу термодесорбції води з поверхні сесквіоксиду ванадію більшою вірогідністю може бути описана ia рівняннями залежності зміни ступеню перетворення часу-температури, відповідним моделям віл топохімічної реакції, де зона реакції - поверхня сфери та циліндру (відповідно), що стискаються. Процес термодесорбції води в интервалі температур 388-423 Κ (α=0.85-0.99) може бути описаний рівнянням моделі двумірної дифузії газоподібних продуктів реакції в об'ємі циліндричної форми (модель Яндера).

Кінетика процесу термодесорбції води з поверхні до 318 К(а≈0-0.225) VO_2 може бути описана рівняннями, які відповідають моделям Єрофеєва або реакції першого порядку (моделі реакцій на поверхні, що характерні для зародкоутворення і розвитку топохімічної реакції [9,12-14]). Після максимуму термодесорбції води з поверхні VO2 при 310-318 К (α≈0.3) ця реакція протікає переважно за моделлю анти-Яндера (двумірна дифузія в об'ємі сферичної форми). Тобто, після початкового етапу зародкоутворення, минаючи другий етап розвитку реакції на поверхні, процес термодесорбції найбільше вірогідно протікає за механізмами третього етапу заглиблення та дифузії продуктів реакції у приповерхневому адсорбційному шарі при ступенях перетворення α=0.3-0.88. Такі явища спостерігаються при вивченні топохімічних реакцій, які супроводжуються різкою зміною локальної структури твердої матриці в зоні реакції [12-14].

Таким чином, згідно одержаним кінетичним

Кінетичний аналіз процесів термодесорбції води у вакуумі з поверхні ...

Таблиця 2

					1			
Оксид	[T], K	Інтервал	Е _а , кДж/моль	lnK _o	ΔY			
рівняння		ступеню перетворення						
		/α/						
V ₂ O ₃								
A1	290-313	0-0.11	38.6±3	6.2	0.014			
A2	290-313	0-0.11	11.5	13.1	0.01			
A3	290-333	0-0.15	55.4±2.5		0.002			
A4	-							
101	340-380	0.26-0.72	77.8±4.8	15.5	0.003			
KI CC	290-333	0-0.15	85.4±1.9	16.3	0.01			
	348-383	0.3-0.79	44.2±6.4	17.5	0.002			
ЛС	378-423	0.7-0.99	58.2±2.1	27.5	0.001			
A-	388-423	0.85-0.99	114.2±3.2	20	0.01			
ДЦ	388-423	0.85-0.99	85.4±3.1	21.3	0.01			
VO ₂								
A1	-							
A2	-							
A3	-							
A4	293-308	0.05-0.225	22.0±1.3	2.8	0.001			
К1	293-318	0.05-0.5	44.5±6.5	20.2	0.01			
CC	303-423	0.142-0.6	48.2±2.1	19.2	0.02			
СЦ								
ДС	318-373	0.3-0.88	25.1±1.1	19.7	0.003			
ДЦ	348-378	0.33-0.73	95.4±0.01	18.7	0.0001			

Кінетичні параметри процесу термодесорбції води з поверхні дисперсних оксидів ванадію V2O3 і VO2

Примітка. Величини К у хв⁻¹.



Рис. 2. Десорбція води при трьох послідовних нагрівах у вакуумі поверхні дисперсного двооксиду ванадію.

даним, механізм термодесорбції води з поверхні VO_2 , на відміну від V_2O_3 має нетрадиційний опис кінетики, який може бути обумовлений "стисканням" рельєфу поверхні за 22-30 К до температури фазового переходу.

Відомо, що для переходу анатаз-рутил у двооксиді титану (за даними ІЧ-спектроскопії) характерне підвищення концентрації води на одиницю поверхні пов'язують із виникненням більш щільної структури – рутила [15]. Перебудова кристалічної гратки двооксиду ванадію при ФІІМН з моноклінної структури в тетрагональну теж супроводжується скороченням міжатомних відстаней в рутильних блоках [4].

На рис. 2 представлені температурні залежності токів молекулярних іонів з m/z=17 та 18 а.е.м., одержані в умовах досліду, метою якого було дослідження термодесорбції з поверхні VO₂ поблизу температури ФП, для чого вакуумований зразок після досягнення ФП різко охолоджувався 2 рази. Перший раз - після досягнення та видержування 10 хв. при температурі 343 К - до кімнатної температури, а другий раз, після нагріву до 403 К, - до температури 350 К, як показано на рис. 2 б, в і г. Представлені дані показують, що більша частина гідратного покриву поверхні VO₂ в умовах даного експерименту розвалюється до досягнення температури ФП. Крім того, спостерігається зменшення швидкості процесу термодесорбції поблизу температури ФП. Детальне вивчення даних експерименту на рис. 2,а,б,в,г дозволяє помітити, що швидкість реакції десорбції води дещо підвищується після 340 К (рис. 2, г).

Після другого охолодження зразків до температури вище фазового переходу VO_2 (350 K) та подальшого нагрівання спостерігається вивільнення молекул води, вірогідно, із мікропор (рис. 2 г).

Порівняння даних рис.1 та 2 вкупі із результатами кінетичного аналізу процесів термодесорбції дозволяє висловити припущення, що будова поверхні сесквіоксиду ванадію, на відміну від двооксиду, має більш складну шарувату структуру. Процеси термодесорбції з поверхні сесквіоксиду в інтервалі температур 293-490 К можуть бути обмежені, аналогічно впливу ФП у двооксиді ванадію з T_c =338-340 К (65-67°С), впливом ФП перехідної між цими оксидами фази Магнелі V₃O₅ з T_c =443 К (160 °С), яка є єдиною з фаз Магнелі з T_c більше 273 К [4]. Перетворення поверхні при ФП малих кількостей V₃O₅ на поверхні сесквіоксиду може впливати на процеси термодесорбції з поверхні аналогічно ФП у VO₂ (прискорювати їх до 443 К). Несиметричність піку термодесорбції двооксиду ванадію вказує на можливе існування мікрокількостей цієї фази на поверхні VO₂.

Висновки

Таким чином, вимірювання процесів термодесорбції з поверхні сесквіоксиду та двооксиду ванадію разом із кінетичним аналізом методом порівняння моделей топохімічних реакцій показало, що поверхня зазначених оксидів має шар молекул води, які мають однаковий зв'язок з поверхнею. Перебудова поверхні двооксиду ванадію до ФП стимулює десорбцію води до ФП. Триразовий нагрів у вакуумі дозволив спостережити припинення процесів десорбції при ФП на поверхні VO₂, обумовлене теплопоглинанням ($\Delta H^0=3,1$ кДж/моль). Припущення про наявність на поверхні V₂O₃ фази Магнелі V₃O₅ (T_c=443 К) може пояснити особливості термодесорбції води в інтервалі температур 293-450 К, якщо дія перебудови поверхні перед ФП цієї фази процеси термодесорбції аналогічні на має VO₂ наслідки (прискорення спостереженим на процесу до 443 К).

Каурковська В.М. – провідний інженер ІХП НАНУ, аспірант 2000-2003 р.р.

- M.F. Becker, A.B. Buckman, R.M. Walser, T. Lepine, P. George, A. Brun . Femtosecond laser Exsitation Dynamics of the Semiconductor – Metal Phase-transition in VO₂. J. of *Appl. Physics*, **79**(5), pp. 2404-2408 (1996).
- [2] Cavalerri and all. // *Phys.Rev.Lett.*, **87**, 237401 (2001) (резюме- Усп.физ.наук, 2002, №1,с.105).
- [3] В.В. Шаповалов. Получение и исследование пленок двуокиси ванадия и создание приборов с датчиками на их основе. Автореф.канд.дисс. Л., ЛЭТИ, (1977).
- [4] А.А.Бугаев, Б.П.Захарченя, Ф.А.Чудновский. Фазовый переход металл-полупроводник и его применение. Л.:Наука, 183 с. (1979).
- [5] А.В. Николаев, Ю.Н. Кострубов, Б.В. Андреев Электронная структура металлической фазы и переход металл-изолятор в VO₂.//Физика твердого тела, 34(10), сс. 3011-3018 (1992).
- [6] M.A.M Ameer ., A.A. Ghoneam Electrochemical Oxidathion of Vanadium as studied by Electron Spin Resonans Spectroscopy. // J. of Electrochemical Society, 142(12), pp 4082 – 4084 (1995).
- [7] Charles Kittel. Elementary solyd state physycs: a short course. N.Y.-London. (1962).
- [8] О.О. Чуйко, В.А. Назаренко, В.А. Покровский Десорбційна мас-спектрометрія та її застосування у хіміі поверхні // Вісн. АН УРСР, №10. сс. 31-41 (1989).
- [9] В.А. Логвиненко Термический анализ координационных соединений и клатратов.- Новосибирск: Наука, 43 с. (1982).

- [10] И.Р. Ентинзон, В.Н. Дорошенко, Вер. Н. Дорошенко, В.А. Денисенко, А.А. Чуйко Кинетический анализ термического разложения облученных формиатов металлов. *Химия высоких энергий*, **26**(5), сс. 437-442 (1992).
- [11] В.Н.Дорошенко, В.Н.Каурковская, Е.П.Якубенко, Д.И.Побокин, И.Р.Ентинзон, В.М.Огенко. Исследование радиационных превращений формиата железа (II) // Химия высоких энергий, **36**(6), сс. 185-190 (2002).
- [12] Е.А. Продан. Неорганическая топохимия. Минск, (1986).
- [13] А.Л. Розовский Кинетика топохимических реакций. М.: Химия, 220 с. (1974).
- [14] Н.З. Ляхов Кинетика и механизм топохимических реакций разложения кристаллов. У кн.: Фізична хімія. Сучасні проблеми. Щорічник // Під ред. академіка Колотиркина Я.І. М.: Химия, 221 с. (1988).
- [15] В.Ф. Киселев, С.Ф. Тимашев. Наноструктуры гетерогенность и флуктуации // Журн.физ.химии, 69(11), сс. 1027-1941 (1995).
- [16] В.Ф. Киселёв. Поверхностные явления в полупроводниках и диэлектриках. М., 400 с. (1970).

V.M. Kaurkovska

Kinetic analisis of H₂O-thermodesorption in vacuo from V₂O₃ and VO₂ surfaces

Institute of Surface Chemistry NAS of Ukraine, Generala Naumova st.17, Kiev 03164 Ukraine E-mail: <u>user@surfchem.freenet.kiev.ua</u>, <u>kaurkovskaya@yandex.ru</u>

The kinetics of H₂O thermodesorption from surfaces V₂O₃ and VO₂ oxides has been investigated by thermoprogrammed desorption mass spectrometry (TPDMS) at 293-490 K. It was shown that kinetic equation describing H₂O-thermodesorption from V₂O₃ and VO₂ surfaces is identical to that discribing VO₂ phase transition (PT). Local structure deformations at occuring at T< T_c by 22-30 K, were T_c is temperature of PT, led to significant change of thermodesorption mechanism. Namely, the restructurisation of H₂O desorption. Additionally, existence of littles quantities of phase V₃O₅ on V₂O₃ surface was supposed. The restructurisation of phase V₃O₅ surface before its PT in mass cause by some change of H₂O – desorption at [T]< T_c (443 K).